

\* Seal shows our term in the company.

AC	Alternating Current	交流電流
AES	Auger Electron Spectroscopy	オージェ電子分光法
AFM	Atomic Force Microscope	原子間力顕微鏡
AQL	Acceptable Quality Level	合格品質水準
ASIC	Application Specific Integrated	特定用途向けカスタム集積回路
	Circuit	
ATPG	Automatic Test Pattern Generator	テストパターン自動生成
EBテスタ	Electron Beam Tester	電子ビームテスタ
BEM	Breakdown Energy of Metal	金属配線に大電流を流し溶断するまで
		のエネルギー量で評価する方式
ВМ	Barrier Metal	バリアメタル
BPSG	Boro Phospho Silicate Glass	硼素リン ケイ酸ガラス
BTI	Bias Temperature Instability	
CAD	Computer Aided Design	コンピュータ支援による設計
CCD	Charge Coupled Device	電荷結合素子
CDM	Charged Device Model	デバイス帯電モデル
CIM	Computer Integrated	コンピュータをベースとした生産管理
	Manufacturing	システム
CL	Contractual Liability	契約責任
CMOS	Complementary Metal-Oxide	相補性金属酸化膜半導体
	Semiconductor	
CMP	Chemical Mechanical Polishing	化学機械研磨法
CTR	Current Transfer Ratio	電流変換効率
CVD	Chemical Vapor Deposition	化学反応による気相成長
DAT	Design Approval Test	設計認定試験
DC	Direct Current	直流電流
DIP	Dual Inline Package	リード・ピンが2直列並行に配置され
		ているパッケージ
DL	Defect Level	欠陥レベル
DLTS	Deep Level Transient	不純物準位分光評価
	Spectroscopy	
DR	Design Review	設計審査

ECP	Environmentally Conscious	環境調和型製品
EBIC	Products  Electron Beam Induced Current	
_		
EEPROM	Electrically Erasable and	記憶内容を電気的に書き換え可能な読み出
	Programmable Read Only Memory	し専用メモリ
EM	ElectroMigration	エレクトロマイグレーション
EPMA	Electron Probe X-ray Micro	X線マイクロアナライザー、電子線マイクロアナラ
	Analyzer	イザー
EPROM	Erasable and Programmable Read	消去可能な再書き込み可能な読み出し専用
	Only Memory	メモリ
ESD	ElectroStatic Discharge	静電気放電
ESR	Electron Spin Resonance	電子スピン共鳴
FBGA	Fine pitch Ball Grid Array	BGA(パッケージ)種類の1つ
FIB	Focused Ion Beam	集束イオンビーム
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis	故障モード及びその影響度解析
FTA	Fault Tree Analysis	故障の木解析
FT-IR	Fourier Transform Infrared	フーリエ変換赤外分光
	Spectroscopy	
НВМ	Human Body Model	人体帯電モデル
HCI	Hot Carrier Injection	ホットキャリア注入
IC	Integrated Circuit	集積回路
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
ISS	Ion Scattering Spectroscopy	イオン散乱エネルギースペクトル
LCC	Leadless Chip Carrier package	リードのない小型、高密度用パッケージ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
LEELS	Low Energy Electronic Loss	低速電子エネルギー損失分光
	Spectroscopy	
LSI	Large Scale Integration	大規模集積回路
LQFP	Low profile Quad Flat Package	QFP(パッケージ)種類の1つ
LTPD	Lot Tolerance Percent Defective	Lot 許容不良率

MSDS Material Safety Data Sheet 化学物質安全性データシート MTBF Mean Time Between Failures 平均故障間隔時間 MTF Median Time to Failure メジアン故障寿命 MTTF Mean Time To Failure 平均故障寿命 MTTF Mean Time To Failure 平均故障寿命 NBTI Negative Bias Temperature 自パイアス不安定性 Instability OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法 OBIRCH Optical Beam Induced ※ 光ピーム加熱抵抗変化検出法(オパーク) Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board ブリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サブライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走資電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ストレスマイグレーション SMD Surface Mounted Devices 面実装デバイス	MM	Machine Model	マシンモデル
MTF Median Time to Failure メジアン故障寿命 MTTF Mean Time To Failure 平均故障寿命 NBTI Negative Bias Temperature 負バイアス不安定性 Instability OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法 OBIRCH Optical Beam Induced 光ビーム加熱抵抗変化検出法(オバーク) Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIバッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サブライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope	MSDS	Material Safety Data Sheet	化学物質安全性データシート
MTTF Mean Time To Failure 平均故障寿命 NBTI Negative Bias Temperature 負パイアス不安定性 Instability  OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法 OBIRCH Optical Beam Induced 光ビーム加熱抵抗変化検出法(オパーク) Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSJパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ SPEM Supply Chain Management サブライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	MTBF	Mean Time Between Failures	平均故障間隔時間
NBTI Negative Bias Temperature Instability  OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法  OBIRCH Optical Beam Induced 光ピーム加熱抵抗変化検出法(オパーク) Resistance CHange  ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIバッケージの1つ  PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ	MTF	Median Time to Failure	
Instability  OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法  OBIRCH Optical Beam Induced 光ビーム加熱抵抗変化検出法(オパーク) Resistance CHange  ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ	MTTF	Mean Time To Failure	平均故障寿命
OBIC Optical Beam Induced Current 光励起電流法 OBIRCH Optical Beam Induced 光ピーム加熱抵抗変化検出法(オバーク) Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board ブリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サブライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry ニ次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ	NBTI	Negative Bias Temperature	毎バイアス不安定性
OBIRCH Optical Beam Induced Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO <sub>2</sub> /SiN/SiO <sub>2</sub> (ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント EM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション		Instability	
Resistance CHange ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board ブリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	OBIC	Optical Beam Induced Current	光励起電流法
ONO Oxide Nitride Oxide SiO2/SiN/SiO2(ONO)の3層構造 OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント EM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	OBIRCH	Optical Beam Induced	光ビーム加熱抵抗変化検出法(オバーク)
OSF Oxidation induced Stacking Fault 酸化誘起積層欠陥 PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション		Resistance CHange	
PAT Production Approval Test 量産品質認定試験 PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	ONO	Oxide Nitride Oxide	SiO <sub>2</sub> /SiN/SiO <sub>2</sub> (ONO)の3層構造
PCB Printed Circuit Board プリント回路基板 PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真触刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	OSF	Oxidation induced Stacking Fault	酸化誘起積層欠陥
PDA Personal Digital Assistant 携帯情報端末 PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PAT	Production Approval Test	量産品質認定試験
PEM Photo Emission Microscopy エミッション顕微鏡 PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PCB	Printed Circuit Board	プリント回路基板
PEP Photo Etching Process 写真蝕刻工程 PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PDA	Personal Digital Assistant	携帯情報端末
PGA Pin Grid Array package パッケージの下面からリードピンを取り出すLSIパッケージの1つ PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージRBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチングSCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメントSEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージSM Stress Migration ストレスマイグレーション	PEM	Photo Emission Microscopy	エミッション顕微鏡
Big Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PEP	Photo Etching Process	写真蝕刻工程
PIXE Particle Induced X-ray Emission 粒子線励起X線 PL Product Liability 製造物責任 QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PGA	Pin Grid Array package	パッケージの下面からリードピンを取り
PL Product Liability 製造物責任  QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験  QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ  RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry  RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング  SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント  SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡  SILC Stress Induced Leakage Current  SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置  SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ  SM Stress Migration ストレスマイグレーション			出すLSIパッケージの1つ
QAT Quality Approval Test 量産試作品認定試験 QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PIXE	Particle Induced X-ray Emission	粒子線励起X線
QFP Quad Flat Package 四方にリードのあるフラットパッケージ RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	PL	Product Liability	製造物責任
RBS Rutherford Backscattering ラザフォード後方散乱 Spectrometry  RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング  SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント  SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡  SILC Stress Induced Leakage Current  SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置  SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ  SM Stress Migration ストレスマイグレーション	QAT	Quality Approval Test	量産試作品認定試験
Spectrometry  RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング  SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント  SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡  SILC Stress Induced Leakage Current  SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置  SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ  SM Stress Migration ストレスマイグレーション	QFP	Quad Flat Package	四方にリードのあるフラットパッケージ
RIE Reactive Ion Etching 反応性イオンエッチング SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	RBS	Rutherford Backscattering	ラザフォード後方散乱
SCM Supply Chain Management サプライチェーンマネジメント SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション		Spectrometry	
SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	RIE	Reactive Ion Etching	反応性イオンエッチング
SILC Stress Induced Leakage Current SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	SCM	Supply Chain Management	サプライチェーンマネジメント
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次イオン質量分析装置 SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	SEM	Scanning Electron Microscope	走査電子顕微鏡
SIP Single In line Package ピン配列が片側一列だけになっているIC パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	SILC	Stress Induced Leakage Current	
パッケージ SM Stress Migration ストレスマイグレーション	SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry	二次イオン質量分析装置
SM Stress Migration ストレスマイグレーション	SIP	Single In line Package	ピン配列が片側一列だけになっているIC
			パッケージ
SMD Surface Mounted Devices 面実装デバイス	SM	Stress Migration	ストレスマイグレーション
	SMD	Surface Mounted Devices	面実装デバイス



SoC	System on Chip	
SPC	Statistical Process Control	統計的品質管理
SPM	Scanning Probe Microscope	走査形プローブ顕微鏡
SSOP	Shrink SOP (Small Outline	SOP(パッケージ)種類の1つ
	Package)	
STM	Scanning Tunneling Microscope	走査形トンネル顕微鏡
TAT	Turn Around Time	納期、応答時間
TCP	Tape Carrier Package	ICチップをテープフィルムと接続し、樹
		脂を封止するTAB技術を用いたパッケー
		ジ
TDDB	Time Dependent Dielectric	経時絶縁破壊.酸化膜故障予測手段
	Breakdown	
TEG	Test Element Group	
TEM	Transmission Electron Microscope	透過電子顕微鏡
TOF-SIMS	Time Of Flight Secondary Ion Mass	飛行時間型2次イオン質量分析装置
	Spectrometry	
TPM	Total Productive Maintenance	全員参加の生産保全
TTF	Time To Failure	
UPS	Ultra-violet Photoelectron	紫外光励起光電子分光
	Spectroscopy	
VPS	Vapor Phase Soldering	
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy	



#### RESTRICTIONS ON PRODUCT USE

#### RESTRICTIONS ON PRODUCT USE

KIOXIA Corporation and its subsidiaries and affiliates are collectively referred to as "KIOXIA". Hardware, software and systems described in this document are collectively referred to as "Product".

- KIOXIA reserves the right to make changes to the information in this document and related Product without notice.
- This document and any information herein may not be reproduced without prior written permission from KIOXIA. Even with KIOXIA's written permission, reproduction is permissible only if reproduction is without alteration/omission.
- Though KIOXIA works continually to improve Product's quality and reliability, Product can malfunction or fail. Customers are responsible for complying with safety standards and for providing adequate designs and safeguards for their hardware, software and systems which minimize risk and avoid situations in which a malfunction or failure of Product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property, including data loss or corruption. Before customers use the Product, create designs including the Product, or incorporate the Product into their own applications, customers must also refer to and comply with (a) the latest versions of all relevant KIOXIA information, including without limitation, this document, the specifications, the data sheets and application notes for Product and the precautions and conditions set forth in the "Reliability Information" in KIOXIA Corporation's website and (b) the instructions for the application with which the Product will be used with or for. Customers are solely responsible for all aspects of their own product design or applications, including but not limited to (a) determining the appropriateness of the use of this Product in such design or applications; (b) evaluating and determining the applicability of any information contained in this document, or in charts, diagrams, programs, algorithms, sample application circuits, or any other referenced documents; and (c) validating all operating parameters for such designs and applications. KIOXIA ASSUMES NO LIABILITY FOR CUSTOMERS' PRODUCT DESIGN OR APPLICATIONS.
- PRODUCT IS NEITHER INTENDED NOR WARRANTED FOR USE IN EQUIPMENTS OR SYSTEMS THAT REQUIRE EXTRAORDINARILY HIGH LEVELS OF QUALITY AND/OR RELIABILITY, AND/OR A MALFUNCTION OR FAILURE OF WHICH MAY CAUSE LOSS OF HUMAN LIFE, BODILY INJURY, SERIOUS PROPERTY DAMAGE AND/OR SERIOUS PUBLIC IMPACT ("UNINTENDED USE"). Except for specific applications as expressly stated in this document, Unintended Use includes, without limitation, equipment used in nuclear facilities, equipment used in the aerospace industry, lifesaving and/or life supporting medical equipment, equipment used for automobiles, trains, ships and other transportation, traffic signaling equipment, equipment used to control combustions or explosions, safety devices, elevators and escalators, and devices related to power plant. IF YOU USE PRODUCT FOR UNINTENDED USE, KIOXIA ASSUMES NO LIABILITY FOR PRODUCT. For details, please contact your KIOXIA sales representative or contact us via our website.
- Do not disassemble, analyze, reverse-engineer, alter, modify, translate or copy Product, whether in whole or in part.
- Product shall not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is
  prohibited under any applicable laws or regulations.
- The information contained herein is presented only as guidance for Product use. No responsibility is assumed by KIOXIA for any infringement of patents or any other intellectual property rights of third parties that may result from the use of Product. No license to any intellectual property right is granted by this document, whether express or implied, by estoppel or otherwise.
- ABSENT A WRITTEN SIGNED AGREEMENT, EXCEPT AS PROVIDED IN THE RELEVANT TERMS AND
  CONDITIONS OF SALE FOR PRODUCT, AND TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE BY LAW, KIOXIA (1)
  ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, INDIRECT, CONSEQUENTIAL,
  SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES OR LOSS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS, LOSS
  OF OPPORTUNITIES, BUSINESS INTERRUPTION AND LOSS OF DATA, AND (2) DISCLAIMS ANY AND ALL
  EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS RELATED TO SALE, USE OF PRODUCT, OR
  INFORMATION, INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY OF INFORMATION, OR NONINFRINGEMENT.
- Do not use or otherwise make available Product or related software or technology for any military purposes, including without limitation, for the design, development, use, stockpiling or manufacturing of nuclear, chemical, or biological weapons or missile technology products (mass destruction weapons). Product and related software and technology may be controlled under the applicable export laws and regulations including, without limitation, the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law and the U.S. Export Administration Regulations. Export and re-export of Product or related software or technology are strictly prohibited except in compliance with all applicable export laws and regulations.
- Please contact your KIOXIA sales representative for details as to environmental matters such as the RoHS
  compatibility of Product. Please use Product in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the
  inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. KIOXIA ASSUMES NO
  LIABILITY FOR DAMAGES OR LOSSES OCCURRING AS A RESULT OF NONCOMPLIANCE WITH APPLICABLE
  LAWS AND REGULATIONS.



# KIOXIA